

1. Record Nr.	UNINA9910555197003321
Autore	Kao Imin
Titolo	Wafer manufacturing : shaping of single crystal silicon wafers // Imin Kao, Chunhui Chung
Pubbl/distr/stampa	Hoboken, New Jersey : , : John Wiley & Sons, Incorporated, , [2021] Â©2021
ISBN	1-118-69625-5 1-118-69623-9 1-118-69622-0
Descrizione fisica	1 online resource (307 pages) : illustrations
Disciplina	621.38152
Soggetti	Semiconductor wafers Electronic books.
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Includes index.